

## 産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2012年 2月公開分 (60件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2012-021323	検査支援システムおよびプログラム	株式会社竹中工務店 独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2012-021824	光散乱式ダスト濃度計	株式会社田中電気研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2012-023224	多孔質性電極を用いた電気化学デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2012-023326	半導体基板、電界効果トランジスタ、集積回路、及び半導体基板の製造方法	住友化学株式会社 国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2012-023970	レーザーによる培養細胞選別方法及び選別装置	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2012-024765	環状カーボネート製造用触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2012-025639	セラミックス接合体の製造方法	三井金属鉱業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2012-025687	ビアリアル化合物の製造方法およびそれに利用可能なマイクロ波反応用触媒	エヌ・イーケムキャット株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2012-025688	エポキシ化合物の製造方法	日産化学工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2012-025706	抗酸化剤及びその利用	東洋紡績株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2012-025994	硝酸溶液からの白金族金属分離回収法	国立大学法人東京工業大学 独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2012-026064	エレクトロニクステキスタイル用接点構造及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2012-026811	交直変換素子	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2012-026993	酵素電極及び当該酵素電極を用いた酵素センサ	株式会社船井電機新応用技術研究所 船井電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2012-026994	酵素センサ及び当該酵素センサを用いた検出対象物質測定方法	株式会社船井電機新応用技術研究所 船井電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
16	特開2012-028052	紫外線領域透過型透明導電膜及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2012-028713	ゲートスタック形成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2012-028716	半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2012-028975	光電変換セル及びアレイとその読み出し方法と回路	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2012-029683	ナノ炭素材料の細胞培養液中分散方法	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2012-030993	液相レーザー法を利用したリン酸カルシウム成膜方法	独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2012-030994	炭化珪素単結晶の製造装置および製造方法	株式会社デンソー 株式会社豊田中央研究所 トヨタ自動車株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2012-031014	炭化珪素単結晶およびその製造方法	株式会社デンソー トヨタ自動車株式会社 株式会社豊田中央研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2012-031082	タンパク質を検出するための分析試薬	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2012-031449	ロジウムの回収方法	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2012-032130	過冷却の維持・解除および放熱速度の制御装置	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2012-032206	電気化学分析装置	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2012-032220	核種分析方法、核種分析装置	独立行政法人日本原子力研究開発機構 独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2012-032345	有機単分子膜の可視化方法	独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2012-032358	蛍光分子内包型カーボンナノチューブ	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2012-033365	参照電極、その製造方法、および電気化学セル	本城金属株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2012-033593	電子回路部品の真贋判定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2012-033812	太陽電池モジュール	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
34	特開2012-033957	磁気抵抗素子	独立行政法人科学技術振興機構 独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2012-034580	JAK2遺伝子の変異解析方法	学校法人早稲田大学 学校法人順天堂 独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2012-034690	変異型 $\beta$ グルコシダーゼ、バイオマス分解用酵素組成物および糖液の製造方法	東レ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2012-035581	結晶成長用ナノシートつき粘土膜基板及び製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2012-036026	陶磁器用可塑性粘土混合物及び可塑性粘土混合物から作製した陶磁器	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2012-036034	アルミナ成形体、アルミナ焼成成形体及びこれらの製造方法	川研ファインケミカル株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2012-036041	カーボンナノチューブの安価な分離方法及び分離材並びに分離容器	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2012-036122	界面活性剤として有用なフィチン酸誘導体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2012-036305	無機酸化物蛍光体及びその製造方法並びに発光装置	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2012-037474	微小発光素子	国立大学法人東北大学 独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2012-037479	AE計測方法及びその装置	株式会社IHI検査計測 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 株式会社IHIエアロスペース 独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2012-037480	広帯域光を用いた光ファイバセンサによるAE計測方法及びその装置	株式会社IHI検査計測 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 株式会社IHIエアロスペース 独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2012-037832	光走査装置	シナノケンシ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2012-037833	光走査装置	シナノケンシ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2012-038915	太陽電池およびその製造方法	株式会社ピーアイ技術研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2012-038977	半導体発光ダイオード	独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2012-039144	磁気抵抗素子および磁気抵抗素子の製造方法	独立行政法人科学技術振興機構 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
51	特開2012-039687	多極球面ステップングモータおよび多極球面ACサーボモータ	独立行政法人産業技術総合研究所
52	WO2010/026925	粉体化粧料	株式会社オーケン 兵庫県 独立行政法人産業技術総合研究所
53	WO2010/026975	非晶質アルミニウムケイ酸塩の製造方法、及びその方法により得られた非晶質アルミニウムケイ酸塩、並びにそれを用いた吸着剤	独立行政法人産業技術総合研究所
54	WO2010/027003	細胞検出方法及び該方法に用いるマイクロアレイチップ	独立行政法人産業技術総合研究所
55	WO2010/027067	イオン性有機化合物及びその製法、並びに該イオン性有機化合物からなるハイドロゲル化剤、それを含むハイドロゲル、メタノールゲル化剤、それを含むメタノールゲルおよびカーボンナノチューブ分散剤	独立行政法人産業技術総合研究所
56	WO2010/029992	高分子アクチュエータ	アルプス電気株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
57	WO2010/032455	イソシアナート化合物の製造方法	日油株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
58	WO2010/035602	硫化リチウム-炭素複合体、その製造方法、及び該複合体を用いるリチウムイオン二次電池	独立行政法人産業技術総合研究所
59	WO2010/035618	ストレス耐性が付与された植物体の生産方法およびその利用	株式会社グリーンソニア 独立行政法人産業技術総合研究所
60	WO2010/035770	光学ガラス	日本山村硝子株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所